

swiss vacuum

PRIX 2016

pour la promotion de la formation technique et scientifique

CHF 1000.-

Attribué pour une thèse de Bachelor ou Master de qualité excellente, qui traite des principes fondamentaux du vide, de sa technologie ou des applications utilisant la technologie du vide.

Conditions de participation

Les étudiants des hautes écoles spécialisées, des universités et des écoles polytechniques suisses peuvent participer au concours (voir le règlement sur www.swissvacuum.org). Le/la candidat(e) s'engage à donner une présentation de son travail lors de l'assemblée générale de swiss vacuum.

Disciplines concernées

Conception, fabrication ou applications de la technologie du vide dans la recherche et le développement.

Critères de sélection

Originalité de la méthode; clarté des objectifs et illustration de l'utilité du travail.

Délais

Un exemplaire du rapport de thèse et un document de recommandation du directeur de thèse doivent être envoyés avant le **1^{er} novembre 2015** à:

swiss vacuum
c/o PreOffice GmbH
Rebgasse 14
2540 Grenchen

